ELECTRIC-FIELD ADJUSTING BISTABLE MOLECULAR SYSTEM

Patent number: JP2003209305

Publication date: 2003-07-25

Inventor: SHIIN XIAO-AN ZHANG; ZHOU ZHANG-LIN; WILLIAMS

R STANLEY; VINCENT KENT

Applicant: HEWLETT PACKARD CO

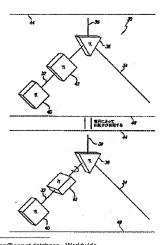
Classification:
- international: H01L51/00; B82B1/00; H01L29/06

- european:
Application number: JP20020328464 20021112
Priority number(s): US20010013643 20011113

Report a data error here

Abstract of JP2003209305

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a molecular system in which switching from a first condition to a second condition is performed at a moderate speed by avoiding chemical oxidization and/or reduction. <P>SOLUTION: This molecular system has three branching of a first branching, a second branching and a third branching. One end of each branching is connected to a junction unit to form a Y-shape. The first branching and the second branching are on one side of the junction unit, and the third branching is on the other side of the junction unit. The first branching (32) contains a first stator unit (40) in its backbone. The junction unit (38) has a second stator unit (38). Further, the first branching (32) contains a rotatable rotor unit (42) between the first and the second stator units in its backbone. The second branching (34) contains an insulating support base for providing the second branching (34) whose length is substantially equal to that of the first branching (32) in its backbone. The rotor unit (42) rotates between two conditions as a function of an electric field applied from outside. <P>COPYRIGHT: (C)2003.JPO



Data supplied from the ${\it esp@cenet}$ database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-209305 (P2003-209305A)

(43)公開日 平成15年7月25日(2003.7.25)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		テーマコート*(参考)
HOIL	51/00		B 8 2 B	1/00	ZNM
B 8 2 B	1/00	ZNM	H01L	29/06	601N
H01L	29/06	601		29/28	

		審査請求	未請求 請求項の数1 OL (全 20 頁)
(21)出顯番号	特顧2002-328464(P2002-328464)	(71)出顧人	、398038580 ヒューレット・パッカード・カンパニー
(22)出順日	平成14年11月12日(2002.11.12)		HEWLETT-PACKARD COM PANY
(31)優先権主張番号	10/013643	1	アメリカ合衆国カリフォルニア州パロアル
(32)優先日	平成13年11月13日(2001.11.13)		ト ハノーパー・ストリート 3000
(33)優先権主張国	米国 (US)	(72)発明者	・ シーン・ツァオーアン・ツァン
			アメリカ合衆国カリフォルニア州94086,
			サニーペイル, グランド・ファー・アベニ
			ュー・ナンパー2・689
		(74)代理人	. 100063897
			弁理士 古谷 馨 (外3名)
			最終頁に続く

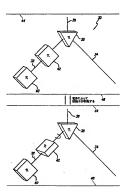
(54) 【発明の名称】 電界調整式双安定分子システム

(57)【要約】

【課題】 化学的な酸化及び/又は還元を回避し、第1 の状態から第2の状態に適度な速度で切り換えることが できる分子システムを提供する。

【解決手段】 本願発明の分子システムは、第1の分 岐、第2の分岐及び第3の分岐の3つの分岐を有し、各 分岐の一端が接合ユニットに接続されて「Y」字形状を 形成し、第1の分岐及び第2の分岐が前記接合ユニット の一方の側にあり、第3の分岐が前記接合ユニットのも う一方の側にある分子システムであって、第1の分岐

(32) が、そのバックボーンに、第1の固定子ユニット (40) を含み、接合ユニット (38) が、第2の固定子ユ ニット(38)を有し、さらに第1の分岐(32)が、その バックボーンにおいて、第1及び第2の固定子ユニット の間に回転可能な回転子ユニット (42) を含み、第2の 分岐(34)が、そのバックボーンに、第1の分岐(32) の長さと実質上等しい長さの第2の分岐 (34) を設ける ための絶縁性支持基を含み、回転子ユニット (42) が、 外部から印加される電界の関数として2つの状態間で回 転することを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の分岐、第2の分岐及び第3の分岐 の3つの分岐を有し、各分岐の一端が接合ユニットに接 続されて「Y」字形状を形成し、前記第1の分岐及び前 記第2の分岐が前記接合ユニットの一方の側にあり、前 記第3の分岐が前記接合ユニットのもう-方の側にある 分子システムであって、

(a)前記第1の分岐(32)が、そのバックボーンに、 第1の固定子ユニット(40)を含み、前記接合ユニット 記第1の分岐(32)が、そのバックボーンにおいて、前 記第1の固定子ユニット(40)と前記第2の固定子ユニ ット (38) の間に回転可能な回転子ユニット (42) を含

(b) 前記第2の分岐(34)が、そのバックボーンに、 前記第1の分岐(32)の長さと実質上等しい長さの前記 第2の分岐(34)を設けるための絶縁性支持基を含み、 前記回転子ユニット (42) が、外部から印加される電界 の関数として2つの状態間で回転する分子システム。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本願発明は、概して、その機 能長スケールがナノメートルで測定される電子及び光学 素子に関する。より詳細には、本願発明は、電子的又は 光学的な切換えを行うものとして分類される分子に関す る。マイクロメートルスケール及びナノメートルスケー ルの両方の電子及び光学素子を、本明細書の教示にした がって構成することができる。 [0002]

【関連特許出願の相互参照】本願発明は、2001年7月3日 30 に出願された米国特許出願第09/898,799号の一部係属出 願であり、その米国特許出願は2001年4月27日に出願さ れた米国特許出願第09/844,862号の一部係属出願であ り、またそれは2001年3月29日に出願された米国特許出 願第09/823.195号の一部係属出願であり、さらにそれは 2001年1月12日に出願された米国特許出願第09/759,438 号の一部係属出願であり、またそれは2000年12月14日に 出願された米国特許出願第09/738,793号の一係属続出願 である。

し、固定化された分子の少なくとも2つの他の部分(固 定子)と結合する少なくとも1つの回転可能な部分(1 つ又は複数の回転子)を含む特定の分子システム、分子 機械素子に関する。本願発明で開示される分子システム は、ある一つの状態から異なる状態に切り換わり、それ によって分子の電子的特性及び/又は光学的特性が変化 することを特徴とする。

[0004]

【従来の技術】分子電子工学の分野は初期の段階にあ

つの説得力のある実例が発表されている(例えば非特許 文献1及び2参照)。しかし、この話題を取り巻く科学 界には大きな憶測と興味が存在する。発表されている成 果によれば、ロタキサン及びカテナンと呼ばれる分子 が、2つの金属電極間に捕捉され、その分子を横切るよ うに正のバイアスをかけることにより、オン状態からオ フ状態に切り換わる。オン状態及びオフ状態では、ロタ キサン及びカテナンの場合にそれぞれ、約100倍及び5 倍だけ抵抗率が異なる。

(38)が第2の固定子ユニット(38)を有し、さらに前 10 【0005】ロタキサンの場合の主な問題点は、それが 不可逆的なスイッチであることであった。それは一度し か他の状態に切り換えることができなかった。したがっ て、それはプログラマブル読取専用メモリ (PROM) にお いて利用することができるが、ROMのような素子、並び に欠陥に対して許容度のある通信及び論理ネットワーク のような構成変更可能なシステムに利用することができ ない。さらにロタキサンは、スイッチが切り換えられる ようになる前に、酸化反応及び/又は還元反応が行われ る必要がある。とれは、スイッチを切り換えるために、 20 相当な量のエネルギー消費を必要とする。さらに、ロタ

キサン及び関連する化合物の大きさ及び複雑な特性によ って、分子の切換えに要する時間が長くなる可能性があ る。カテナンの場合の主な問題点は、オン/オフ比が小 さく、切換え時間が遅いことである。

[00006]

【非特許文献 1 】C. P. Collier他によるScience、Vol. 285、1999年7月16日、pp.391~394 【非特許文献2】C. P. Collier他によるScience、Vol. 289、2000年8月18日、pp.1172~1175 [0007]

[発明が解決しようとする課題] したがって、本願発明 の目的は、化学的な酸化及び/又は還元を回避し、第1 の状態から第2の状態に適度な速度で切り換えることが でき、ROMのような素子を製造できるように可逆的であ り、種々の電子及び/又は光学素子において使用すると とができる分子システムを提供することである。 180001

「課題を解決するための手段]本願発明によれば、ナノ メートルスケール、又は単にナノスケールの可逆的な電 【0003】本願発明は、大きな双極子モーメントを有 40 子及び光スイッチのための分子システムが提供され、具 体的には電界によって分子配座の変化又は互変異性化を 介して生じるバンドギャップの変化が誘連される電界記 動式分子スイッチのための分子システムが提供される。 バンドギャップを変化させるために、化学結合の変化を 介して延在する共役を変化させることは、1つの回転部 分(回転子)と、その間に回転子が取り付けられている 2つ以上の固定部分(固定子)とを有する分子システム を提供することにより達成される。

【0009】本願発明の分子システムは、それぞれの一 る。これまでに、分子を電子スイッチとして利用する2 50 方の端部が接合ユニットに接続されて「Y」字形状を形

成するように、3つの分岐(第1、第2及び第3の分 岐)又は3つの部分を有してなる。第1及び第2の分岐 は接合ユニットの一方にあり、すなわち「Y」字の2つ の分枝部を形成し、第3の分岐は接合ユニットの反対側 にあり、すなわち「Y | 字の残る1つの分枝部を形成す る。第1の分岐はそのバックボーン又は主構造に第1の 固定子ユニットを含み、接合ユニットは第2の固定子ユ ニットからなり、第1の分岐はさらに、そのバックボー ンにおいて、第1の固定子ユニットと第2の固定子ユニ ットの間に、第1及び第2の固定子に対して回転する回 10 書に記載される教示にしたがって構成することができ 転子ユニットを含む。回転子ユニットは、外部から印加 される電界の関数として2つの状態間で回転する。第2 の分岐は、そのバックボーンに、第1の分岐の長さと実 質上等しい長さの第2の分岐を設けるための絶縁性支持 基を含む。

【0010】本願発明は、クロスバー及び他の回路を形 成するために容易に組み立てることができる可遂的な分 子電子及び/又は光スイッチを提供する。クロスバー回 路は、先に挙げた一連の特許出願及び発行された特許に 記載されている。その回路は、メモリ、論理及び通信機 20 能を提供する。電子スイッチの一例は、いわゆる交差ワ イヤ素子であり、それは1つのワイヤが別のワイヤと0 "以外の角度で交差する接合部を形成する一対の交差ワ イヤからなり、少なくとも1つの接続子化学種又は接続 子分子(connector species)がその接合部において一対 の交差ワイヤを接続する。その接合部は、多層のために ナノメートル以上の機能スケールを有する。その接合化 学種は、本明細書において開示され、特許請求の範囲に 記載される分子システムを含む。

【0011】本願発明は、新しいタイプの切換え機構、 すなわち電界により分子の回転可能な中間部分 (回転 子)の回転が誘導される切換え機構を導入する。したが って分子は、スイッチを切り換える際に酸化も還元もさ れず、それによって化学結合を破壊する必要性、及び不 可逆的な反応を開始する可能性が回避される。またその 分子の可動部分は非常に小さいので、切換え時間又はス イッチング時間は非常に短くなる。またその分子は、ロ タキサン及び関連する化合物よりも非常に単純であり、 したがって容易に、かつ低コストで製造することができ る。

【0012】本願発明の素子は、全般に電界素子と見な され、電気化学素子に向けられる初期の実施形態(上記 の関連する特許出願及び特許に記載される) から区別さ れるべきものである。

【0013】本願発明の開示は、ある一つの状態から異 なる状態に切り換わるある種の分子に関し、導電率が変 化することを特徴とするという点で上記の特許出願及び 特許よりも優れた改善形態である。分子スイッチの3分 岐又は「Y」字形状が、回転子の双極子運動と、電極間 らに「Y」字形状の配列によって、回転子の双極子と切 換え電界との間の相互作用の強度を最大にすることがで

【0014】本願発明の開示は全般に、その機能長スケ ールがナノメートル以上で測定される電子素子又は光学 素子に関連し、より具体的には電子的及び光学的な切換 えの両方を提供するものとして分類される種類の分子に 関連する。マイクロメートルスケール及びナノメートル スケール両方の電子素子及び/又は光学素子を 本明細 る。

[0015]

開閉可能である。

【発明の実施の形態】定義

本明細書において使用される用語「自己組織化(self-a ssembled) 」は、システムの構成要素の類似性のために 自然にいくつかの幾何学的パターンを選ぶシステムを指 す。このシステムは、この構成を選ぶことにより、その エネルギーの少なくとも局所的な最小値を達成する。

【0016】用語「一度だけ模成可能 (single configu rable) 」は、スイッチが酸化反応又は還元反応のよう な不可逆的なプロセスを通して一度だけその状態を変更 できることを意味する。そのようなスイッチは、たとえ ばプログラマブル読取専用メモリ (PROM) の基本構成要 素とすることができる。

【0017】用語「構成変更可能 (reconfigurable) | は、スイッチが酸化あるいは還元のような可逆的なプロ セスを介して何度もその状態を変更することができるこ と意味する。言い換えると、そのスイッチは、ランダム アクセスメモリ (RAM) 内のメモリビット又はディスプ 30 レイ内のカラーピクセル又は有色画素のように、何度も

【0018】分子に適用される用語「双安定 (bi-stabl e) 」は、分子がエネルギー(又は活性化)障壁によっ て分離されている2つの比較的低いエネルギー状態を有 することを意味する。その分子は、ある一つの状態から 他の状態に不可逆的に切り換えられるか(一度だけ構成 可能)、又はある一つの状態から他の状態に可逆的に切 り換えられるか(構成変更可能)のいずれの場合があ

【0019】ミクロンスケール寸法は、1マイクロメー トルから数マイクロメートルの範囲のサイズの寸法を指 す。

【0020】サブミクロンスケール寸法は、1マイクロ メートルより小さく0.05マイクロメートルまでの範囲の 寸法を指す。

【0021】ナノメートルスケール寸法は、0.1ナノメ ートルから50ナノメートル(0.05マイクロメートル)の 範囲の寸法を指す。

【0022】ミクロンスケール及びサブミクロンスケー の電界の方向との間の光学的な整列状態を生成する。さ 50 ルのワイヤは、幅又は直径が0.05から10マイクロメート ルの寸法を有し、高さが数十ナノメートルから1マイク ロメートルの範囲であり、長さが数マイクロメートル以 上である棒状又は帯状の導体又は半導体を指す。

【0023】「HOMO」は「最高被占軌道(highest occu pied molecular orbital) | に対する一般的な化学的略 称であり、一方「LUMO」は「最低空軌道(Towest unocc upied molecular orbital) 」に対する一般的な化学的 略称である。HOMO及びLUMOは、分子内の電子伝導のため の役割を果たし、HOMO及びLUMOと、他のエネルギー的に 近い分子軌道との間のエネルギー差は分子の色を得るの 10 分子が酸化(還元)されると、電荷が釣り合うように第 ための役割を果たす。

【0024】光スイッチは、本願発明の文脈において、 人間の眼によって検出可能な電磁放射の内外両方、たと えば遠赤外線 (IR) から深紫外線 (UV) までの範囲の分 子の電磁特性の変化を含む。光学的切換えは、電磁放射 の吸収、反射、屈折、回折及び拡散散乱のような特性の 変化を含む。

【0025】用語「透明 (transparency)」は、可視ス ベクトル内において定義され、着色剤がスペクトル成分 る光が妨害又は変更されないことを意味する。たとえば 分子着色剤が可視スペクトルにおいて光を吸収しない場 合には、その着色剤は無色透明を有するように見える。 【0026】用語「全環境照明視認性 (omni-ambient i llumination viewability)」は、本明細書において、 眼が反応する任意の環境照明条件下の視認性として画定 される。

【0027】従来技術の交差ワイヤスイッチに関する基 本情報

基本的な素子機構が図1A及び図1Bに示され、上記の 30 【表1】ワイヤ(電極)材料 関連特許出願及び特許において詳細に記載されている。*

* 交差ワイヤスイッチ、クロスワイヤスイッチ10は、それ ぞれ金属又は半導体いずれかのワイヤであり、0°以外 のある角度で交差する2本のワイヤ12、14を含む。それ らのワイヤ間には、図1A及び図1BにRで示されてい る分子又は分子化合物16の層が存在する。2本のワイヤ 12、14の交差部において挟まれている特定の分子18(R 。で示される) はスイッチ分子と見なされ、本願発明で は接合部と呼ばれる場合もある。ワイヤ間に適切な電圧 が印加されると、スイッチ分子は酸化又は還元される。 2の化学種が還元(酸化)される。ことでとれらの2つ の化学種はレドックス対と呼ばれる。との素子の一例 は、ある一つの分子が還元され、第2の化学種(レドッ クス対のもう一方)が酸化されることであろう。別の例 では、ある分子が還元され、ワイヤの一方が酸化され る。第3の例では、ある分子が酸化され、ワイヤの一方 が還元される。第4の例では、一方のワイヤが酸化さ れ、他のワイヤに関連する酸化物が還元される。全ての 場合に、酸化又は還元は、トンネル現象距離又は2つの を吸収する領域を除いて、光学的に、着色剤内を通過す 20 ワイヤ間のトンネル障壁の高さに影響を及ぼし、それに よってワイヤ接合部にわたる電荷輸送の速度を指数関数 的に変更し、スイッチのための基本構成要素として機能 する。

> 【0028】 これらの素子によって実行される電気的な 動作は、ワイヤ(電極)のタイプと、利用されるワイヤ 間の材料とによって概ね決定される。表1は、図1A及 び図 1 Bのワイヤ12、14の種々の組み合わせから製造さ れる場合がある種々のタイプの素子を示す。 [0029]

素子タイプ	金属一金属 (同じ)	金属一金属 (異なる)	金属一半導体	半導体-半導体 (p-n接合)	半導体ー半導体(ヘテロ接合)
抵抗	·×	×	×		
トンネル抵抗	×	×	×		
共鳴トンネル抵抗	×	×	×		
ダイオード		×	×	×	×
トンネルダイオード		×	×	×	×
共鳴トンネルダイオード		×	×	×	×
パッテリ		×	×		×

【0030】ワイヤ(電極)間に使用されている分子又 は材料によって、各接合部は、ワイヤに直に接触して、 以下に記載されるタイプの電気的な機能を表すか、ある いは接合部は電気的に2本のワイヤを互いに接続あるい は切断するように動作する切換え機能を有するかのいず れかである。このスイッチは、一度だけ構成可能か、又 50 ッチを何度も開閉することが可能である。いずれの場合

は構成変更可能かのいずれかである。第1の場合には、 スイッチの最初の状態は開いているか、又は閉じてい る。第2の場合には、適切な関値を超えて、スイッチの 電圧の極性及び大きさを反復することにより、適切に選 択された材料又は分子を可逆的に酸化又は還元し、スイ

でも、閉じられているとき、ワイヤ間に形成されている 電気的接続のタイプは、ワイヤ(又は電極)が製造され る材料、ならびにワイヤ間の分子又は材料の同一性に依 存する。

[0031]上記の表1は、電極材料と、接合部におい て使用される材料又は分子との種々の組み合わせから得 られる種々のタイプの機能の一覧表である。抵抗は、線 形の電流-電圧特性を有し、基本的にワイヤ間に短絡を 形成するために、種々のタイプのワイヤ間の接合部を意 図的に過還元することにより形成される。このプロセス 10 成され、ワイヤは典型的には、回路基板の一部ではなく の逆は、接合部を過酸化することであり、それは接合部 の位置において、そのワイヤ内の局在化した領域のワイ ヤを消費し、ワイヤを実質的に破壊する (開回路を形成 する)。トンネル抵抗は、ワイヤ間に薄い、約2ナノメ ートル厚の絶縁性障壁を保持し、指数関数的な電流-電 圧特性を有する。接合部分子又は材料が、電気的絶縁性 障壁のバンドギャップ内に、接合部に電気的にバイアス をかけることにより達成されることができる明確なエネ ルギー状態を有する場合に、ワイヤ間の接続は、共鳴ト 示すことが可能である。共鳴トンネル現象は、そうでな ければ、トンネル抵抗の指数関数的な電流-電圧特性に 1つ又は複数の変曲点が生成される。ダイオードは、他 の方向よりも一方向においてより容易に電流を流し、し たがって正及び負の電圧の場合に電流-電圧特性の非対 称性を有する接合である。トンネルダイオードは、ダイ オードの正-負電圧の非対称性と、トンネル抵抗の指数 関数的な電流-電圧特性との両方を有する。共鳴トンネ ルダイオードは、正一負電圧の非対称性を有するととも に、電圧の大きさが増加するある限られた範囲にわたっ 30 て、電流の大きさが実際には減少するような電流-電圧 特性のピークを有する、すなわち負の微分抵抗率として 知られる現象を有する。一般に、上記のプロセスによっ て形成されるワイヤ間の任意の現実の接合部は、実際に は上記の電気的機能のうちの2つ以上を有し、それらの 有効な回路素子が直列に接続される。

[0032] したがって、本願発明は、組み立てられる 回路から望まれる素子特性に応じて、任意の数の金属又 は半導体ワイヤ/分子の組み合わせを利用して達成され

[0033] ワイヤ電極の従来技術の製造に関する基本 情報

プロセスによって画定されるワイヤ (従来の電子回路処 理技術によって形成されるワイヤとして画定され、ワイ ヤは典型的には回路の一部として基板上に形成される) 直径が数マイクロメートルから1マイクロメートル(マ イクロメートルスケールとして定義される) の範囲を有 するか、又は直径が1マイクロメートル以下40ナノメー トル (サブミクロンスケールとして定義される) の範囲 を有する金属及び半導体ワイヤが、リソグラフィ(光、

紫外線又は電子ビーム)技術を含む、十分に確立された 技術を利用して形成される。これらのワイヤは、円形の 断面の場合もあるが、標準的には帯状又は長方形の断面 を有し、ワイヤの幅は、そのワイヤを画定するために使 用されるリソグラフィプロセスによって決定され、その 高さはリソグラフィによって画定される領域に付着され る材料の量によって決定される。

【0034】化学的に形成されるワイヤ(とれらのワイ ヤは、従来の電子工学的処理技術以外の技術によって形 バルク材料として形成される)

金属及び半導体ナノワイヤは、直径が50ナノメートル未 満(典型的には2ナノメートルから20ナノメートル) で、長さが0.1マイクロメートルから50マイクロメート ル (典型的には5マイクロメートルから10マイクロメー トル) の範囲内にあるワイヤとして定義される。 これら は、以下に挙げる参考文献に記載されている多数の技術 のうちの任意の1つを利用して化学的に形成される。 【0035】半導電性元素ゲルマニウムの半導体ナノワ

ンネル現象のプロセスによって支配される電流の流れを 20 イヤを製造するための技術として報告された一例では、 四塩化ゲルマニウム及びフェニル塩化ゲルマニウム (I V) を、トルエン溶媒内に分散させたナトリウム金属 と、数日間、不活性環境下の密閉容器内で約300°Cの温 度で反応させている。その配合により、直径が3ナノメ ートルから30ナノメートルで、長さが0.5マイクロメー トルから10マイクロメートルの単結晶ゲルマニウムナノ ワイヤが製造される。

> 【0036】半導電性元素シリコンの半導体ナノワイヤ を製造するための技術として報告された第2の例では、 シリコン元素及び鉄元素を含むターゲットをレーザによ り蒸発させている。ターゲットは1300°Cの真空オーブン 内に配置され、蒸発プロセス中、オーブン内に不活性ガ スが流される。この技術によって、直径が20ナノメート ルから30ナノメートルの範囲にあり、長さが1マイクロ メートルから20マイクロメートルの範囲にあるシリコン ワイヤが製造される。

【0037】金属元素である金からなる金属ナノワイヤ を製造するための技術として報告された一例では、陽極 エッチングされた酸化アルミニウム薄膜の細孔内に金ワ 40 イヤを電気化学的に成長させている。酸化アルミニウム は酸性溶液で溶解され、金ナノワイヤが残され、その後 回収される。このようにして成長させた金ナノワイヤ は、直径が20ナノメートルから30ナノメートルの範囲に あり、長さが0.5マイクロメートルから5マイクロメー トルの範囲にあることを特徴とする。

【0038】種々の金属及び半導電性材料からなるナノ ワイヤが種々の方法により形成される。これらの素子の いくつかは、ドープドシリコン、不純物をドープされた シリコンのようなドープド半導体ワイヤを必要とする。

50 【0039】Siワイヤの場合、そのワイヤが物理的に形

成されるときに、ワイヤにドーブすることができる。こ の場合、ワイヤが形成される際に、反応容器内にドーバ ントを加える必要がある。たとえば上記のレーザアプレ ーション/真空オーブンによる形成技術では、ホスフィ ン (PH_a) 又は水素化ヒ素 (III) (AsH_a) のよう な少量のドーパントガスが、レーザアブレーション/ワ イヤ形成プロセス中に真空オーブン内を流れる不活性ガ ス (たとえばアルゴン) に追加される。

【0040】反対に、これらのワイヤを、適切な分子、 それぞれり型又はn型の導体にするための電子求引基 (三フッ化ホウ素(BF,)のようなルイス酸)あるい は電子供与基 (アルキルアミンのようなルイス塩基)の いずれかで表面をコーティング、被覆することにより変 調ドープすることができる。後に掲載されるワイヤ準備 方法を参照されたい。図1Bはワイヤ12上のコーティン グ又は被覆20と、ワイヤ14トのコーティング22とを示 す。コーティング20、22には、変調ドーピングコーティ ング、トンネル障壁(たとえば酸化物)又は他のナノス ケールの機能的に適した材料を利用することができる。 種16でコーティングされ、ワイヤ交差部R。18が形成さ れる。さらに別法では、ワイヤ12、14亿、たとえば、分 子化学種20、22をそれぞれコーティングすることがで き、以下に説明するように、一方又は両方のワイヤがコ ロイド懸瀾液を形成するために懸濁される。

【0041】変調ドーピングを介してワイヤをドープす るために、ワイヤの表面においてSi-O-H基に共有結合 される有機又は無機分子を利用して、ワイヤの表面を化 学的に機能化させる必要がある。シリコンナノワイヤが 空気に露出されると、SiOzの薄い表面層(1nm)が自 30 然に形成され、SiO2/空気の境界部において、SiO2 表面はSi-O-H結合によって終端される。Si-O-H基に 結合されるか、又はそれを置換する基は、限定はしない が、R-Si(CH₂), (OCH₂-1)、R-Si(CH₂), (OCH2 CH3-x)、R-Si(CH3)x Cl3-x 等を 含む。この場合に、Rは、電子求引基 (ルイス酸) 又は 電子供与基 (ルイス塩基)を含むことができる有機又は 無機成分を表す。SiOzで保護されたシリコン表面に分 子を結合するこの化学作用は確立されている。SiO2で 保護されたシリコン表面に分子を結合するための1つの 40 995 確立された例示的な反応は以下のとおりである。Si-O-H (,,,,,,,) + R-Si(CH,)2 C1→Si-O-Si(CH 3)2 R+HC1

【0042】他の半導体ワイヤは、有機アミン、有機チ オール、有機ホスフェート等で機能化することができ

【0043】半導体ナノワイヤは変調ドープされている (すなわち化合物がワイヤ上に吸着するときに、シリコ ンナノワイヤの導電率の変化によって指示される)。 た

sport in Silicon Nanowires], The Journal of Physi cal Chemistry B, Vol. 104, No. 22, pp. 5213-5216, June 8, 2000、Yi Cui等による「Functional Nanoscale Electronic DevicesAssembled Using Silicon Nanowir e Building Blocks] , Science, Vol. 291, pp. 851-85 3, 2 Feb. 2001及びYi Cui等による「Nanowire Nanosen sors for Highly Sensitive and Selective Detection of Biological and Chemical Species! . Science, Vo. 1. 293, pp. 1289-1292, 17 Aug. 2001を参照された 10 L.

【0044】金属ナノワイヤのような他のナノワイヤの 場合、そのワイヤを、R-SH(金叉は銀ワイヤの場 合)、R-NH。(プラチナワイヤ及びパラジウムワイ ヤの場合)、あるいはR-CO2 H(A12 O3をコーテ ィングされたアルミニウムワイヤ又はチタンワイヤのよ うな他の金属の場合)で化学的に機能化されることがで きる。ただしR基は、当業者が溶媒内にコロイドとして ワイヤを分散させることができるような特性、ある特定 の化学的特性をワイヤに与えるいくつかの有機成分を示 代替的にはワイヤ12、14自体が、1つ又は複数のR化学 20 す。一例では、金ワイヤをドデカンチオール(C12H2) SH)で機能化することができる。ドデカンチオール は、ワイヤに薄い表面トンネル障壁をもたらすだけでな く、ワイヤが、ヘキサン又はクロロフォルムのような単 純な有機溶媒に分散されるように作用する。

【0045】従来技術のワイヤの準備方法に関する基本 情報

以下の材料は、挙げられる参考文献にしたがい、ナノワ イヤとして形成することができる。

シリコン:A. M. Morales等による「A Laser ablation method for the synthesis of crystalline semiconduc tor nanowires] , Science, Vol. 279, pp. 208-211, J an. 9. 1998

ゲルマニウム: J. R. Heart等による「A liquid soluti on synthesis of single crystal germanium quantum w ires], Chemical Physics letters, Vol. 208, pp. 26 3-268. June 11, 1993

金属ナノワイヤ: V. P. Menon等による「Fabrication a nd Evaluation of Nano-electrode Ensembles] , Analy tical Chemistry, Vol. 67, pp. 1920-1928, Jul. 1, 1

機能化シリコン:T. Vossmeyer等による「Combinatoria 1 approaches towardpatterning nenocrystals], Jour nal of Applied Physics, Vol. 84, pp. 3664-3670, Oc t. 1. 1998 (多数の参考文献のうちの1つ) 金ナノ構造の表面の機能化: D. V. Leff等による「Ther

modynamic Size Control of Au Nanocrystals: Experim ent and Theory] . The Journal of PhysicalChemistr y, Vol. 99, pp. 7036-7041, May. 4, 1995

【0046】分子切換え成分、構成要素は、再び素子の とえば、Yi Cui等による「Doping and Electrical Tran 50 所望の特性に応じて、任意の数の異なる種類の分子に由

来する。分子の重要な要件は、それらが2本のワイヤに 挟まれるとき、ワイヤの間に電圧を印加することにより 電気化学的に変化される(すなわち酸化又は還元され る) ととである。分子成分がそのように変化、変更され るとき、その最終的な効果は、2本のワイヤ間のトンネ ル障壁が変更され、電流量が変更されることにある。と れは、メモリ、論理演算ならびに通信及び信号ルーティ ングネットワークに利用されるスイッチの基礎を形成す る。分子スイッチは分子のレドックス対を含むことがで 方が還元され、他方が酸化される。このような分子レド ックス対の一例として、ニッケロセン(ジシクロベンタ ジェニルニッケル) あるいはCp2 Niと、ヘキサフルオロ リン酸テトラブチルアンモニウム (Bu, NPF。) が挙

31

【0047】(還元) Cp2 Ni+Bua NPFa →Cp2 Ni-+Bu, NPF + (-1.7V)

げられる。その反応は以下のとおりである。

(酸化) Cp2 Ni+Bu4 NPF 0 →Cp2 Ni+ +Bu4 NPF a (-0.1V)

【0048】特に、ニッケロセン系は、溶液相サイクリ 20 ックボルタンメトリによって精査されるように、還元が 大きく、還元による電位差が大きく、非対称である点で 興味深い。このような非対称性は、安定及び書換可能磁 気メモリのための基礎を形成する磁化ヒステリシス曲線 に類似している。しかしながら、溶液相ボルタンメトリ によって精査されるように、酸素の存在時に、ニッケロ センの還元は不可逆的である。いずれの場合にも、との システム又は系の酸化あるいは還元は、分子が挟まれる 2本のワイヤ間のトンネル障壁を変化させるであろう。 したがってとの系は、構成変更可能な分子スイッチ又は 30 一度だけ構成可能な分子スイッチのいずれとしても動作 可能である。メタロセン系については、たとえば J. D. L, Holloway等による「Electron-transfer reactions o f metallocene: Influence of metal oxidation state on structure and reactivity], Journal of the Amer ican Chemical Society, Vol. 101, pp. 2038-2044, Ap ml 11, 1979を参照されたい。

【0049】接続子化学種16は、溶液電気化学反応又は 固体接合状態の電流-電圧特性のいずれかから得られる テリシスを示す材料を含む。このような化学種の一例と して、メタロセン、ロタキサン、擬似ロタキサン及びカ テナンをあげることができ、これらは分子内の水素結合 に基づく。このような分子は開示を目的とするには有用 ではあるが、単純な分子内の水素結合力は、先に説明し たように、ある特定の条件下では比較的容易に超えられ てしまう。

【0050】図2に示すように、スイッチ10は、二次元 のアレイにおいて繰り返され、複数のスイッチ、すなわ ちスイッチのアレイ60を形成してクロスパースイッチを 50 習慣にしたがって変更できることは当業者であれば理解

形成する。図2は6×6のアレイ60を示すが、本願発明 はそのようなアレイ内の特定の素子の数、すなわちスイ ッチの数に限定されない。1つの点、たとえば点2bへ のアクセスは、ワイヤ2及びワイヤb上に電圧を印加 し、上記のように、その接合部において分子化学種18の 状態を変化させることによりなされる。したがって各接 合部へのアクセスを利用して、本願発明の教示にしたが い、その予め選択された接合部のみを容易に構成すると とができる。 クロスバースイッチアレイ60の動作の詳細 き、その場合に、電圧を印加するととにより、分子の一 10 は、先に引用した米国特許第6,128,214号にさらに説明 されている。

【0051】光スイッチ

光スイッチは、同時係属中の に出願された米国特許 出願第 号(代理人整理番号PD-10005747-1) にさら に詳細に記載されている。その特許出願から得られる-般的な例が本願発明において図3に示され、この図は、 少なくとも1つの着色剤層301を組み込むディスプレイ 画面300を示す。着色剤層301は、以下にさらに詳細に記 載するが、一般的に「分子着色剤 (molecular coloran t) 」と呼ばれ、本願発明の電界切換え可能、かつ構成 変更可能な染料又は顔料分子を利用する画素アレイから なる。各染料分子又は顔料分子は、画像の色(たとえば 黒色)と透明との間、あるいは2つの異なる色(たとえ ば赤色と緑色)の間で電界により切換え可能である。 【0052】簡単に図3Aを参照すると、着色剤層301 は、選択された1組の分子が1つの画素と相互に関連す るように配列されている双安定分子から形成されるアド レス指定可能な画素アレイである。着色剤層 301は、デ ィスプレイの意図された背景色(たとえば白色)を有す る背景基板303上にコーティングされている薄い層であ る。基板303は、層間の電圧降下を最小限に抑えなが ら、良好な白色と不透明度をもたらすポリマー結合剤内 の高誘電性顔料 (たとえばチタニア) を含む。したがっ て着色剤層301と基板303の層に配列された組み合わせ は、紙の上のインクの層と全く類似する。空白状態、す なわち消去された状態では、各分子はその透明な向きに 切り換えられる。すなわち「インクの層」は視認できな い。背景(たとえば白色画素)は、着色剤層301の分子 が透明な向きに切り換えられた画素領域において透けて その電流-電圧特性の著しい、すなわち測定可能なヒス 40 見える。透明なプラスチック又はガラスのような透明な 透過視認 (view-through) 層305が、適切な保護をもた らすように、着色剤 - 背景サンドイッチ構造の上方に設 けられる。透過視認層305は、それに取着され、着色剤 層301の上方に配置され、画素の列又は行を起動するた めの透明電極アレイ307を有する。背景基板303は、それ に取着され、画素の列又は行を起動するための相補的な 電極アレイ309を有する(個々の画素のマトリクスアド レス指定及び電界による書込みのための電極アレイ30 309の層形成の特定の実装形態は、従来の電気工学の できるであろう)。随意的に、画素は、当分野において よく知られているような薄膜トランジスタ(TFT)ドラ ィバ技術を利用することにより重ね合わされる。

[0053]とのディスプレイ303は、ハードコピー印 副と同じコントラスト及び色を可能とする。分子着色剤 は、その寸法及び質量が非常に小さく、解像度及び着色 剤切換え時間が、電界書込み用電極及び回路によっての み制限されるようになるので理想的である。インクと同 様に、着色剤圏 301は、サブミクロンからミクロンの局 糖の液・層とおいて十分な密度を持ち、論理状態間で着 色剤を切り換えるために必要とされる電界電圧を低減で きる可能性があり、それによって低コストの駆動回路を 利用することができるようになる。

【0054】このようなディスプレイにおいて使用する ための適切な構成変更可能な双安定分子が、以下に開示 され、本願発明において特許請求される。概して、これ ちの分子は、π軌道電子の共役の範囲によって決定され る光学特件(たとえば色)を有する。色又は透明度を含 む分子の光学特性は、分子を横切って印加される電界の 極性とともに変化し、電界がかけられない場合でも彩色 20 的には安定なままである。分子間の、分子を機切る共役 の連続性を破壊することにより、その分子はある一つの 光学状態から別の光学状態に、たとえば有色から透明に 変更される。電気双極子は着色剤中に設計することがで き、これは、外部電界がかけられるか又は変更されると きに、染料分子又は顔料分子のある特定の部分を他の部 分に対して回転させるか、そうでなければ歪ませること により、この破壊を物理的に引き起こすことができる。 【0055】着色剤層301は、共役の強い向きにおいて 着色され(たとえば黒、シアン、マゼンタ又は黄)、共 30 役の弱い向きにおいて透明であることが好ましい分子の 均質な層である。当接する背景基板303を白色とするこ とにより、着色剤層301は、高コントラストの白黒、及 び有色の画像を生成することができる。着色剤層301 は、電界により切換え可能な単色の染料又は顔料を含む 場合があり、あるいは集合的に合成色(たとえば黒色) を生成する種々の切換え可能な染料又は顔料の混合物を 含む場合がある。分子着色剤を使用することにより、生 成される画像の解像度は、電極アレイ307、309によって 生成される電界解像度によってのみ制限される。分子着 40 色剤はさらに、概ね瞬時の切換え速度を有し、高速走査 の要件に有用である(以下に図5に関して説明する)。 ある特定の場合には、分子着色剤をポリマー層内に含む ことができる。このようなコーティングを生成するため のポリマーはよく知られており、たとえばアクリラー ト、ウレタン及び類似のものを含む。代替的には、着色 剤層301はそれ自体組み立てられる。自己組織化される 場合がある。

[0056] 一実施形態では、着色剤層301は、マトリ のよりも高い解像度のカラーディスプレイを製造するたクスアドレス指定液晶フラットパネルディスプレイのた 50 めに、多数の着色剤層を重ね合わせ、個別にアドレス指

めの基板として提供される。このようなディスプレイの 場合によく知られているように、各画素は、固定位置の 電極アレイ、たとえば307、309の行及び列を通してアド レス指定される。固定位置の電極アレイ307、309は、着 色剤層301を挟み、画素の重なり合う格子(マトリク ス)を形成する従来のクロスバー電極311、313からな り、各画素は、電極が重なり合う場所においてアドレス 指定される。クロスバー電極311、313は、電極の行及び 列に配列されている離隔して平行に配置される線からな り、行及び列の電極は着色剤層301の両側に分離されて いる。第1の組の透明なクロスバー電極307(以下にさ らに詳細に記載される図4の401及び402) は、透明な基 板(たとえばガラス)上に付着されている酸化インジウ ムスズ (ITO) の薄膜によって形成されている。 これら のアドレス指定可能な画素クロスバー行電極307は、従 来の薄膜パターニング及びエッチング技術を利用して、 ITO層内に形成される。着色剤層301及び背景基板303は 順次、従来の薄膜技術(たとえば蒸着)又は厚膜技術 (たとえばシルクスクリーン、スピンコーティング等) を利用して、透明電極層上にコーティングされ、あるい は取着される。さらに別のコーティング技術は、ラング ミュアーブロジェット付着及び自己組織化単分子膜、単 一層を含む。アドレス指定可能な画素クロスバー列電極 309 (図4 では402、404) は、行電極307と同じようにし て構成されることが好ましい。アドレス指定可能な画素 クロスバー列電極309を随意的に別個の基板上に構成す ることができ、その基板はその後、従来の技術を利用し て白色コーティングに接着される。

【0057】このディスプレイ300、400は、既知の液晶 着色剤の場合に必要とされる偏光層を排除することによ り、紙の上の印刷物のようなコントラスト、色、視角及 び全環境照明視認性をもたらす。また上記のディスプレ イを利用することにより、電力の消耗を著しく低減でき るようになる。液晶は静止画像の場合でも保持電界を必 要とするのに対して、本願発明の着色剤層301の分子 は、双安定分子が使用されているときに、電界が存在し ない形態とすることができる。したがって本願発明の双 安定着色剤層301は、ある画素が変更されるときに、そ の画素に対してのみ電界を必要とする。電力及び画質の 改善は、装置(たとえば腕時計、計算機、携帯電話又は 他の移動体電子装置)、テレビ画面及びコンピュータデ ィスプレイに対する幅広い視認及び照明条件下で、バッ テリ寿命及びディスプレイ可読性において著しい利益を もたらす。さらに着色剤層は、解像度が低いカラーディ スプレイ対して、種々の色からなる双安定着色分子のア レイを利用する有色画素のモザイクを含む場合がある。 [0058]着色剤層301内の各着色剤分子が着色剤吸 収帯の外側では透明であるので、最近市販されているも のよりも高い解像度のカラーディスプレイを製造するた 定することができる。図4は、この第2の実施形態の概 略図である。高解像度、フルカラーのマトリクスアドレ ス指定可能ディスプレイ画面400は、交互に層を形成す る透明電極、行電極401、403及び列電極402、404と、そ れぞれ異なる有色分子アレイを有する複数の着色剤層40 5、407、409とを含む。各着色剤層内の各画素は着色さ れる場合があり、又は透明な場合があるので、所与の画 素の色は、そのディスプレイの最大アドレス解像度にお いて、有色層(たとえばシアン、マゼンタ、黄、黒)の 任意の色あるいはその組み合わせから形成される。1つ 10 の画素に対して全ての着色剤層405、407、409が透明と される場合には その画素は背景基板303(たとえば白 色) を示す。とのようなディスプレイは、同じ画素密度 を有するが、単層のモザイク色による現在のマトリクス LCD装置よりも3倍以上解像度の点で優れている。この ディスプレイの製造の詳細は、先に記載した同時係属中

【0059】各画素に対して設定される色は、選択され た有色層に直に隣接する電極間に電圧を印加することに よりアドレス指定される。たとえば黄色が最も上の着色 20 剤層405であり、マゼンタが次の着色剤層407であり、シ アンが第3の着色剤層409であると仮定すると、黄色層 内の画素は行電極401及び列電極402を介してアドレス指 定され、マゼンタは列電極402及び行電極403を介してア ドレス指定され、シアンは行電極403及び列電極404を介 してアドレス指定される。各着色剤分子が、電界がかけ られていない場合でも安定した色を有するので、この単 純な共通電極アドレス指定方式が可能になる。

の特許出願に記載されている。

【0060】図5は、マトリクスアドレス指定ではなく 線が画素の行及び列をディスプレイ領域の外側エッジに 接続され、ディスプレイの比較的大きな二次元表面上に バターニングされる多数のアドレス線及び間隔によっ て、マトリクスアドレス指定ディスプレイは現時点では 解像度が制限される。この第3の実施形態では、双安定 分子着色剤層301及び背景基板303の層の構成が、走査式 電極アレイプリントヘッドと組み合わされて、市販の出 版物の解像度に加えて、上記の最初の2つの実施形態と 同じ可読性の利点を有する走査式電極ディスプレイ装置 500を提供する。走査式電極アレイ及び駆動電子回路 は、静電ブリンタと共通であり、その構成及びインター フェースは既知である。基本的には、双安定分子スイッ チが保持電界を必要としないことを思い出すと、走査式 電極アレイディスプレイ装置500は、一度に1つの画素 行を印刷することにより、表示される画像を変更する。 したがって走査式電極アレイディスプレイ装置500は、 アレイの両側に沿って奇数及び偶数電極アドレス線を交 互に配置し、通り抜けてアレイを接続する多数のアドレ ス層を含み、かつ一度の走査中に比例して重なる多数の

像度をもたらす。着色剤層301は、再び色モザイクでバ ターニングされ、非常に優れた高解像度の走査式カラー ディスプレイを製造することができる。

【0061】より具体的には、図5に示す第3の実施形 態は、ディスプレイ画面502と、走査式電極アレイ504 と、画面の表面にわたって電極アレイを正確に移動させ るためのアレイ平行移動機構501を含む。ディスプレイ 画面502は再び、背景基板303と、透明な透過視認層305 と、少なくとも1つの双安定分子着色剤層301を含む。 着色剤層301は、本願発明で上述したように、均質な単 色着色剤 (たとえば黒色) 又は色モザイクを含む。走査 式電極アレイ504は、背景基板303と接触するか、又はそ の近くにある電極の線形アレイ又は同等の互い違いに配 置されるアレイを含む。互い違いに配置される電板のア レイは、たとえば、そうでなければ隣接する電極間の電 界のクロストークを最小限に抑え、かつディスプレイの 解像度を高めるために利用される。

【0062】動作において、各電極は、画素列に沿った 所与の画素位置において着色剤層301にかけられる

「E」を付された矢印によって表される適切な電界を与 えるような大きさに寸法決めされ、配置され、電気的に アドレス指定される。電界Eは、着色剤分子の色の切換 え軸に応じて、着色剤層301の面に垂直に、又はそれと 平行に向けられる。垂直な電界は、電極アレイの反対側 にあるコーティング面に共通電極 (たとえばITC層)を 配置することにより生成することができる。また電極ア レイは、フリンジ電界を放出するように構成することも できる。平行なフリンジ電界は、アレイに隣接して、か つ平行に共通電極を配置することにより生成することが 走査アドレス指定を利用する第3の実施形態を示す。各 30 できる。垂直なフリンジ電界は、電極アレイの周囲に対 称に離隔して位置する平行な共通電極を配置することに より生成することができる。電圧は、アレイ504の真下 に形成される支配的な電気力線が、アドレス指定される 着色剤分子を切り換えるだけの十分な強さを有し、分割 された折り返しの電気力線が強くならないように調整さ れる。代替的な実施形態及び走査機構に関するさらなる 情報は、先に挙げた同時係属中の特許出願に説明されて いる。

【0063】本願発明

40 本願発明の分子システムは、限定はしないが、メモリ、 **論理素子、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、集積回** 路用の構成変更可能な配線、フィールドプログラマブル ゲートアレイ (FPGA)、クロスバースイッチ、交差バー スイッチ、及び携帯電話、移動体装置、携帯情報端末 (PDA)、ディスプレイ、光スイッチのような通信装置 を含む種々の応用形態において用途が見つかるものと予 想される。

【0064】本願発明は、外部電界で切り換えることが できる能動電子素子に分子を変える。その全般的な概念 アレイを互い違いに配置することにより、さらに高い解 50 は、分子を、大きな双極子モーメントを有し、かつ固定

17 化される分子の他の2つの部分(固定子)を結合する回 転可能な中間部分(回転子)にすることである(以下の 例la及びlbを参照)。かけられた電界の影響下で、 回転子のベクトル双極子モーメントは、外部電界の方向 に平行に整列しようとする。しかしながら、その分子 は、固定子に対して特定の向きに回転子を安定化させる 水素結合又は双極子-双極子相互作用のような分子間及 び/又は分子内力、並びに立体斥力が存在するように設 計される。したがって、かけられた電界の方向が回転子 の双極子の方向と対向する場合には、回転子がその初期 10 間力によって達成可能である。 の向きから離れ、固定子に対して回転できるようにする ために、大きな電界が必要とされる。一旦、ある特定の 向きに切り換えられたなら、分子は、再度切り換えられ るまで、その向きを保持する。しかしながら、分子設計 の重要な要素は、回転子が半周期の180°を通り越して 回転しないようにする分子内及び/又は分子間立体斥力 が存在することである。代わりに、その回転は、固定子 及び/又は回転子の大きな原子団の立体斥力によって、 初期の向きから約10°~170°の角度で停止される。さ らに、この10° ~170° の向きは、異なる1組の分子間 20 2つの部分(固定子)を結合する回転可能な中間部分 及び/又は分子内水素結合あるいは双極子相互作用によ って固定され、したがってかけられた電界がオフ、切ら れた後でも所定の位置に保持される。スイッチ分子の場 合. 固定子から約10°~170°だけ離隔された2つの状 態間に回転子を保持するこの能力は、非常に重要であ

【0065】回転子と固定子とが全て同一面上に配向し ている場合、分子は完全に共役する。したがって、分子 のπ電子又はπ電子及び非結合電子は、分子の大部分に わたって非局在化される。これは、その分子のに対する 30 る。 オン状態(高導電率状態又は光学状態!)である。回転 子が固定子に対して10°~170°だけ回転される場合 に、分子の共役は破壊され、分子のπ電子又はπ電子及 び非結合電子は、もはや分子の大部分にわたって非局在 化されない。これは、その分子のオフ状態(低導電率状 態又は光学状態II)である。したがって分子は、オン状 態とオフ状態の間で可逆的に切り換えられる。 【0066】以下の要件が満たされなければならない。

【0067】(a)分子は1つ以上の回転子部分と2つ 以上の固定子部分とを有さなければならない。

【0068】(b)分子のある一つの状態では、分子 (1つ又は複数の回転子及び複数の固定子)の大部分に わたって延在するπ電子が非局在化されるべきであり、 他の状態では、 π電子は1つ又は複数の回転子及び複数 の固定子上に届在化される。

【0069】(c)1つ又は複数の回転子及び複数の固 定子間の接続ユニットは、(1)非結合電子、又は(2)π電 子、又は(3)π電子及び非結合電子を有する1つのσ結 合あるいは少なくとも1つの原子とすることができる。

いは複数の固定子の非結合電子、π電子、又はπ電子及 び非結合電子は、電界によって活性化される際に、1つ 又は複数の回転子が回転する間に、分子の配座に応じ て、局在化あるいは非局在化可能である。

【0071】(e)分子の1つ又は複数の配座は電界に 依存するか、あるいは双安定である。

【0072】(f)1つ又は複数の双安定状態は、水素 結合、クーロン力、ファンデルワールス力、金属イオン 錯体あるいは双極子相互安定化のような分子内又は分子

【0073】(g) 分子のパンドギャップは、分子の非 結合電子、又はπ電子、又はπ電子及び非結合電子の非 局在化の程度に応じて変化する。これにより、分子の導 電率及び光学特性(たとえば色及び/又は屈折率等)が 制御される。

【0074】本願発明の新規な2モード分子は、外部電 界によって切り換えることができる能動電子素子及び/ 又は光学素子である。その全般的な概念は、大きな双極 子モーメントを有し、かつ固定化されている分子の他の

(回転子) に分子を設計することである(以下の例1 a 及び1bを参照)。かけられた電界の影響下で、回転子 のベクトル双極子モーメントは、外部電界の方向に平行 に整列しようとする。しかしながらその分子は、固定子 に対して特定の向きに回転子を安定化させる水素結合又 は双極子-双極子相互作用のような分子間及び/又は分 子内力、ならびに立体斥力が存在するように設計され る。したがって回転子がその初期の向きから離れ、固定 子に対して回転するために、大きな電界が必要とされ

【0075】一旦、ある特定の向きに切り換えられたな らば、分子は、再度切り換えられるまで、その向きに保 持される。しかしながら分子設計の重要な要素は、回転 子が半周期の180°を通り越して回転しないようにする 立体斥力又はクーロン斥力が存在することである。代わ りに、その回転は、固定子及び回転子の大きな原子団の 立体斥力によって、初期の向きから典型的には10°~17 0 の光学的及び/又は電気的に有意な角度で停止され る。例示を目的として、この角度は、本願発明では90° 40 として示す。さらに、この切換えの向きは、異なる1組 の分子間及び/又は分子内水素結合、あるいは双極子相 互作用によって固定される場合があり、したがってかけ られた電界がオフされた後でも、所定の位置に固定され る。スイッチ分子の場合、固定子から光学的及び/又は 電気的に有意な回転により離隔された2つの状態間に回 転子を保持するためのこの能力は、非常に重要である。 【0076】さらに分子を、高速であるが揮発性の切換 えのための活性化障壁がないか又は低い場合を含むよう に設計することができる。この後者の場合では、双安定 【0070】(d)1つ又は複数の回転子及び1つある 50 性は必要ではなく、分子は、電界によってある一つの状 19

態に切り換えられ、電界を除去することによって、その 元の状態に戻される(「2モード」)。実際には、2モ ード分子のこれらの形態は「自己消去型」である。 対照 的に、双安定性分子の場合、その分子は、電界が除去さ れてもその状態を維持し(不揮発性スイッチ). その場 合の活性化障壁の存在によって、分子を切り換えて以前 の状態に戻すためには、逆の電界をかける必要がある。 【0077】1つ又は複数の回転子及び複数の固定子が 全て同一面上にある場合、その分子は「共役が強い」と 呼ばれる。したがって分子の非結合電子、 又はπ電子、 又はπ電子及び非結合電子は、分子の大部分にわたって 非局在化される。これは、その分子の「オン状態」、又 は「赤方偏移状態」(「光学状態I」)及び/又は「高 導電性状態」と呼ばれる。1つ又は複数の回転子が固定 子に対する共役から回転されている場合には、分子の共 役は破壊され、π電子、又はπ電子及び非結合電子が分 子の小さな部分に局在化され、「共役が弱い」と呼ばれ る。これは、その分子の「オフ」状態、又は「青方偏移 状態」(「光学状態II」)及び/又は「低導電性状態」 である。したがって着色剤分子は、2つの異なる光学状 20 示さないが、例1a及び1bを参照して以下に示す)。 態間で可逆的に切り換えることが可能である。たとえば 例1a及び1bには、回転子の90°の回転が示されてい るが、その回転は実際には、先に説明したように、共役 を破壊する任意の角度とすることができることが明らか

【0078】理想的な場合には、1つ又は複数の回転子 及び複数の固定子が完全に同一面上にあるときには、分 子は完全に共役し、1つ又は複数の回転子が複数の固定 子に対して、たとえば90°の角度で回転しているときに は、分子は共役しないことが、当業者には理解されよ う。しかしながら、熱ゆらぎのために、これらの理想的 な状態は完全には実現されず、したがって分子は、前者 の場合には「共役が強い」(又は「導電性が高い」)と 呼ばれ、後者の場合には「共役が照い」(又は「遵常性 が低い」)と呼ばれる。さらに用語「赤方偏移」及び 「青方偏移」は、色相に対する何らかの関係を伝えると とを意味するのではなく、HOMO状態とLUMO状態の間のキ ャップのエネルギー偏移、エネルギーシフトの電磁エネ ルギースペクトルの方向を伝えることを意味する。

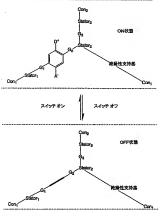
【0079】図6は、分子配座の変化を介して、電界に よって引き起こされるバンドギャップの変化を示す(回 転子/固定子タイプのモデル) 本願発明の分子システム の概略的なモデルを示す。分子システム30は3つの分岐 32、34、36 (第1、第2、第3の分岐)を有し、各分岐 の一端は接合ユニット38に接続されて「Y」字形状を形 成する。第1の分岐32及び第2の分岐34は接合ユニット 38の一方の側にあり、第3の分岐36は接合ユニットの、 第1の分岐32及び第2の分岐34とは反対側にある。第1 10 の分岐32はそのバックボーンに第1の固定子ユニット40 を含み、接合ユニット38は第2の固定子ユニットを含 み、第1の分岐はさらに、第1の固定子ユニットと第2 の固定子ユニットとの間のバックボーンに回転子42ユニ ットを含む。回転子ユニット42は、電極44、46によって かけられる外部電界に応答して、2つの固定子ユニット 38、40亿対して2つの状態間で回転する。分子ユニット 30は、接続ユニットにより電極44、46に直接接続される か、あるいは2つの電極間に懸垂、又は自由に動くよう に取り付けられるかのいずれかの場合がある(図6には 第2の分岐34は、第1の分岐32の長さと実質上等しい長 さの第2の分岐を設けるために、そのバックボーンに絶

緑性の支持基を含む。 【0080】以下の例1a及び1bは、分子を切り換え る2つの異なる向きを示す。それらの例では、回転子の 回転軸が、分子の配向軸に対して30°~70°の角度にあ るように設計されている。分子の「Y」字形状は、回転 子の双極子モーメントを「オン」状態の電極間の電界の 方向に沿って配向するために選択される。これは、双極 30 子モーメントと電界の間の相互作用の強さを最大にす る。この設計により、所望の結果に応じて、分子薄膜及 び電極の種々の幾何学的形状を利用することが可能とな

【0081】最初に例1aを参照すると、これは本願発 明のための第1の一般的な分子の例を示す。それに続く 例1 bは、具体的な分子システムを示す。 [0082]

【化1】例1a

22



【0083】 ここで、記号A は受容体基を表す。すな わちそれは電子求引基である。それは、水素、カルボン 酸又はその誘導体、硫酸又はその誘導体、リン酸又はそ の誘導体、ニトロ基、シアノ、ヘテロ原子(たとえば N. O. S. P. F. Cl. 8r) 、上記のヘテロ原子のう ちの少なくとも1つを有する官能基(たとえばOH、S H、NH等)、炭化水素(飽和又は不飽和のいずれ か)、あるいは置換炭化水素のうちの1つである。 【0084】記号D* は供与体基を表す。すなわち、そ れは電子供与基である。それは、水素、アミン、OH、 SH、エーテル、炭化水素 (飽和又は不飽和のいずれ か)、置換炭化水素、あるいは少なくとも1つのヘテロ 原子 (たとえばB、Si、I、N、O、S、P) を有する 官能基のうちのいずれか1つである。供与体は、分子上 の受容体基より電気的陰性が低いか、あるいは電気的陽 性、貴な電位が高いという事実により受容体から区別さ hs.

【0085】記号Con1及びCon2は、1つの分子と別の 分子、又は1つの分子と基板(具体的な応用形態に応じ て電極又は非電極のいずれか)との間の随意選択的な接 続ユニットを表す。それらは、水素(水素結合を利用す る)、多価へテロ原子(すなわちC、N、O、S、P 等)、これらのヘテロ原子を含む官能基(たとえばN H. PH等)、炭化水素(飽和又は不飽和のいずれ か) あるいは置換炭化水素のうちの任意の1つであ

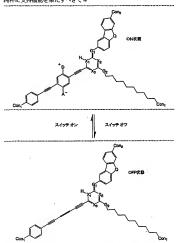
【0086】記号Stator: 、Stator: 、Stator: は、本 願発明では、異なる幾何学的形状の固定された共役シス テムを示すために利用されている。それらは、炭化水素 (飽和又は不飽和のいずれか)、あるいは置換炭化水素 である。典型的には、これらの炭化水素ユニットは、分 子が平面状態 (赤方偏移状態) にあるとき、分子の延在 した共役に寄与する共役環を含む。それらの固定子ユニ ットでは、炭化水素ユニットは、架橋を形成するブリッ ジング基G。及び/又は空間を形成するスペーシング基 R。を含む。ブリッジング基 (たとえばアセチレン、エ チレン、アミド、イミド、イミン、アゾ等)は典型的に は、所望の電気的特性及び/又は光学的特性を達成する ために、固定子を回転子に接続するため、あるいは2つ 以上の共役環を接続するために利用される。代替的に は、接続子は、酸素原子によるエーテル架橋、又は回転 子と固定子の間の直接σ結合のような単一の原子架橋を 含む。スペーシング基 (たとえばフェニル基、イソプロ ビル基又は t - ブチル基等) は、各同転子が所望の動き の範囲にわたって回転するための空間を設けながら、適 切な3次元の足場、スカフォードを設けて分子をともに 詰め込むことができるようにするために用いられる。 【0087】用語「絶縁性支持基」は、本願発明では、 非遵重性でありかつ単に支持基を示すために使用されて 50 いる。それは、分子を構造的に支持し、分子の熱振動を 低減し、分子が比較的高い温度でも分子が剛性及び安定 性を確実に保持するようにするように、「追加の脚」 (又は分岐)のように機能する。分子に少なくとも1つ の「追加の脚」を導入することは、「強い共役」及び 「弱い共役」状態が熱によって広がるのを防ぎ、それに より電子スイッチのオン/オフ比又は光スイッチの色差 を最大にする際に重要であることに言及することは価値 がある。「追加の脚」は、延在する共役又は電気伝導に 全く関係することなく、純粋に支持機能を果たすべきで*

23

*ある。それは、炭化水素 (飽和又は不飽和のいずれか) あるいは置換炭化水素である。

【0088】以下の例1bは、本願発明の一実施形態の 現実の分子の一例である。実施例 1 b では、回転子の回 転軸は、分子の正味の導電軸に対して30°~70°の角度 をなすように設計されている。

[0089] [化2]例1b



【0090】 ここで、記号A は受容体基を表す。すな わちそれは電子求引基である。それは、カルボン酸又は その誘導体、硫酸又はその誘導体、リン酸又はその誘導 40 いという事実により受容体から区別される。 体、ニトロ基、シアノ、ヘテロ原子(たとえばN、O、 S、P、F、Cl、Br)、上記のヘテロ原子のうちの少な くとも1つを有する官能基(たとえばOH、SH、NH 等)、炭化水素(飽和又は不飽和のいずれか)あるいは 置換炭化水素のうちの1つである。

【0091】記号D*は供与体基を表す。すなわちそれ は電子供与基である。それは、水素、アミン、OH、S H、エーテル、炭化水素(飽和又は不飽和のいずれ

か)、置換炭化水素、あるいは少なくとも1つのヘテロ 電子 (たとえばB、Si、I、N、O、S、P) を有する 50 【0093】記号X1、X2、X3は、環構造に組み込

官能基のうちのいずれか1つである。供与体は、分子上 の受容体基より電気的陰性が低い、又は電気的陽性が高

[0092]記号Con, 及びCon, は、1つの分子と別の 分子、又は1つの分子と固体基板の間の随意選択的な接 続ユニットを表す。それらは、単一の接続ユニット又は 多数の接続ユニットとすることができる。それらは、水 素(水素結合を利用する)、多価ヘテロ原子(すなわち C. N. O. S. P等)、これらのヘテロ原子を含む官 能基(たとえばNH、PH等)、炭化水素(飽和又は不 飽和のいずれか)、あるいは置換炭化水素のうちの任意 の1つである。

まれる同調ユニットを表す。これらのユニットの機能 は、分子の電子的特性及び/又は光学的特性を調整、同 調し、かつかけられた外部電界の影響下で、環構造を円 滑に、及び所望の互変異性化の遷移が確実にできるよう にすることである。それらは、ヘテロ原子(すなわち N、P、As等)、炭化水素、あるいは置換炭化水素のう ちの任意の1つである。

【0094】記号G、及びG2はブリッジング基を表 す。これらのブリッジング基の機能は、固定子及び回転 子を接続するか、又は2つ以上の断片を接続して、所望 10 ことができる。 の分子特性を達成することである。それらは、ヘテロ原 子(すなわちN、O、S、P等)、上記のヘテロ原子の うちの少なくとも1つを有する官能基(たとえばNH又 はNHNH等)、炭化水素(飽和又は不飽和のいずれ か) あるいは置換炭化水素の任意の1つである。代替 的には、接続子は、酸素原子によるエーテル架橋、ある いは回転子と固定子の間の直接σ結合のような単一の原 子架橋を含む。

【0095】文字Qは、ここでは、2つのフェニル環の 間の接続ユニットを示すために使用されている。それ は、S、O、NH、NR、炭化水素、あるいは置換炭化 水素のうちの任意の1つとすることができる。

[0096] 文字Hは、ここでは、水素原子を示すため に利用されている。

【0097】上記の例1bでは、水平方向の点線は、そ の分子が随意選択的に結合される他の分子又は個体基板 (それは、応用形態に応じて、電極又は非電極のいずれ ともすることができる)を表す。切換え電界の方向は水 平方向の点線に垂直である。代替的には、結合成分(Co の電極間に配置される場合がある。上記 (例1b) に示 す分子は、分子全体の配向軸に対して30°~70°の角度 をなす内部回転子により設計されている。この場合、外 部電界は、図に示されるように、分子の配向軸に沿って かけられる。電極(水平方向の破線)は紙面に垂直に、 かつ分子の配向軸に対して30°~70°の角度をなして向 きを定められている。図の上から下に向けられる電界を かけることにより、上側の図に示すような回転子が、下 側の図に示す位置まで回転され、逆もまた成り立つ。と と同一面上にはないので、これは分子の「オフ」状態で あるのに対して、上側の図では回転子が分子の残りの部 分と同一面上にあるので、これは分子の「オン」状態で

【0098】例1bに示す分子が、共役が弱い状態(又 は「オフ」状態) であるとき、分子の導電性は低く、そ の色は色彩的には透明であり、すなわちそのπ構造の 「局在化された状態」では青方偏移される。共役の強い 状態(「オン状態」)では、その分子は明らかに高い導 電率を示し、分子の色は赤方偏移される。

【0099】例1bの分子の場合、たとえばラングミュ アーブロジェット技術又は自己組織化単分子層を利用し て単一の単分子障を成長させ、分子の配向軸が、分子を 切り換えるために利用される電極の面に対して垂直にな るようにする。電極は、Collier等(前掲)によって記 載されるようにして、又は先に引用された特許出願に記 載される方法を利用して付着することができる。代替的 な厚膜付着技術には、気相成長、接触又はインクジェッ トプリンティング、あるいはシルクスクリーンを挙げる

【0100】本願発明の電界により切換え可能な分子 は、図1~図5に示す電気スイッチ又は光スイッチの用 途において、ならびに上記のような他の電気的用途及び 光学的用途において使用することができる。

【0101】具体的には、本願発明は、従来の技術から 区別される新しいタイプの切換え機構、すなわち分子の バンドギャップを変化させるために、分子の回転可能な 部分(回転子)の、電界により誘導される回転を導入す る。従来技術のアプローチとは対照的に、スイッチを切 り換える際に、その分子は決して酸化も還元もされな

い。また分子の運動する部分は、非常に小さいため、切 換え時間、スイッチング時間が非常に短くなることが期 待される。またその分子は単純であり、それゆえロタキ サン、カテナン及び関連する化合物よりも容易に、かつ 低コストで製造することができる。

【0102】交差したワイヤ(マイクロメートル又はナ ノメートル)を形成するために本明細書において開示さ れ、特許請求される技術を利用して、種々の機能を実行 し、マイクロスケール、さらにはナノスケール上で演算 n1 及びCon2)を排除することができ、分子は単に2つ 30 を実行するための種々の有用な素子及び回路を形成する ことができる。たとえば応用形態には、信号のルーティ ング及び通信用の分子ワイヤクロスバー接続(MMCI)、 分子ワイヤクロスバーメモリ(米国特許第6,128,214 号)、プログラマブルロジックアレイを利用する分子ワ イヤクロスパーロジック(MWCL)、分子ワイヤクロスバ ーネットワーク用のデマルチプレクサ、分子ワイヤトラ ンジスタ、及びディスプレイ用の画素アレイが含まれ る。たとえば図2に示すように、本願発明のスイッチ10 を、二次元のアレイとして繰り返し、複数のスイッチ、 の場合、下側の図に示される回転子が分子の残りの部分 40 すなわちスイッチのアレイ60を形成し、クロスバースイ ッチを形成することができる。

> [0103] さらに、光スイッチ (マイクロメートル又 はナノメートル)を形成するために本明細書において開 示され、かつ特許請求される技術を利用して、ディスプ レイ、電子ブック、書換え可能媒体、電気的に調整可能 な光学レンズ、ウインドウ及びミラー用の電気制御式の 着色体、多数の着信チャネルのうちの1つから多数の発 信チャネルのうちの1つに信号をルーティングするため の光クロスパースイッチ等を製造することができる。

50 【0104】産業上の利用可能性

本明細書に開示される電界切換え式分子は、種々の視認 ディスプレイを含むマイクロスケール及びナノスケール 電子装置、ならびにマイクロスケール、さらにはナノス ケールの構成要素から構成される光学装置において用途 が見出されるものと予想される。

77

- 【0105】以下においては、本願発明の種々の構成要 件の組み合わせからなる例示的な実施態様を示す。
- 1. 第1の分岐(32). 第2の分岐(34)及び第3の分 岐(36)の3つの分岐(32,34,36)を有し、各分岐
- (32.34.36)の一端が接合ユニット(38)に接続され 10 な効果及び光学的な効果からなるグルーブから選択され て「Y」字形状を形成し、前記第1の分岐(32)及び前 記第2の分岐(34)が前記接合ユニット(38)の一方の 側にあり、前記第3の分岐(36)が前記接合ユニット
- (38) のもう一方の側にある分子システム (30) であっ て、(a)前記第1の分岐(32)が、そのバックボーン に、動かない第1の固定子ユニット(40)を含み、前記 接合ユニット (38) が、動かない第2の固定子ユニット (38) を有し、さらに前記第1の分岐(32)が、そのバ ックボーンにおいて、前記第1の固定子ユニット(40) と前記第2の固定子ユニット(38)の間に回転可能な回 20 それによって前記外部から印加される電界が接続され 転子ユニット (42) を含み、(b) 前記第2の分岐(3 4) が、そのバックボーンに、前記第1の分岐(32)の 長さと実質上等しい長さの前記第2の分岐(34)を設け るための絶縁性支持基を含み、前記回転子ユニット(4 2) が、外部から印加される電界の関数として2つの状 態間で回転する分子システム。
- 【0106】2. 前記第3の分岐(36)が、そのバッ クボーンに、動かない第3の固定子ユニットを含む1項 に記載の分子システム。
- 【0107】3. さらに前記第1の分岐(32)、前記 30 る1項に記載の分子システム。 第2の分岐(34)及び前記第3の分岐(36)が、その端 部にそれぞれ接続ユニットを含み、この接続ユニット

が、前記分子システム (30) を、他の分子システム (3 0) 又は電極(44,46) に接続する1項に記載の分子シ

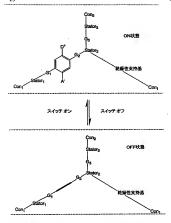
【0108】4. さらに前記第1の分岐(32)が、少 なくとも1つのブリッジング基と少なくとも1つのスペ ーシング基からなるグループから選択される少なくとも 1つの成分を含み、前記少なくとも1つのブリッジング 基が、前記固定子(38.40)を前記回転子(42)に接続 するか、又は少なくとも2つの共役環を接続して電気的 る所望の効果を達成し、前記少なくとも1つのスペーシ ング基が、前記回転子(42)がそれぞれ所望の動きの範 **囲にわたって回転するための空間を設けながら、適切な** 3次元の足場を設け、前記分子システム(30)が他の分 子システム (30) とともに詰め込まれることができるよ うにする1項に記載の分子システム。

【0109】5. 前記第1の分岐(32)及び前記第2 の分岐(34)がそれぞれ第1の電極(46)に接続され、 前記第3の分岐(36)が第2の電極(44)に接続され、

て、電気的スイッチが形成される1項に記載の分子シス テム。

【0110】6. 前記分子システム(30)が、前記第 1の分岐(32)及び前記第2の分岐(34)がそれぞれ前 記第1の電極(46)に電気的に関連付けられ、前記第3 の分岐(36)が前記第2の電極(44)に電気的に関連付 けられるように、2つの前記電極(44、46)間で自由に 動くように取り付けられ、それによって前記外部から印 加される電界が接続され、光学的なスイッチが形成され

[011117. [(E3]



の一般的な構造を有する1項に記載の分子システム。た だし記号A ' は、(a) 水素、(b) カルボン酸又はそ の誘導体、(c)硫酸又はその誘導体、(d)リン酸又 はその誘導体、(e)ニトロ基、(f)シアノ、(g) N、O、S、P、F、C1、Brからなるグループから選択 30 環を含み、前記固定子ユニットは随意選択的に、少なく されるヘテロ原子、(h)前記ヘテロ原子のうちの少な くとも1つを有する官能基、(i)飽和又は不飽和炭化 水素、及び(j)置換炭化水素からなるグループから選 択される電子求引基を含むアクセプター基であり、D* は. (a) 水素. (b) アミン. (c) OH. (d) S H. (e) エーテル、(f) 飽和又は不飽和炭化水素、 (g) 置換炭化水素、及び(f) B、Si、I、N、O、 S、Pからなるグループから選択される少なくとも1つ のヘテロ原子を有する官能基からなるグループから選択 される電子供与基を含むドナー基であり、このドナー基 40 とも1つのスペーシング基は、フェニル基、イソプロビ は前記アクセプター基より電気的陽性が高く、Con,及 びCon。は、1つの分子システムと別の分子システムと の間、あるいは1つの分子システムと個体基板との間の 随意選択的な接続ユニットであり、この接続ユニット は、(a)水素(水素結合を利用する)、(b)C、 N、O、S、Pからなるグループから選択される多価へ テロ原子、(c)前記へテロ原子を含む官能基、(d) 飽和又は不飽和炭化水素、及び(e)置換炭化水素から なるグループから選択され、Stator, Stator, Stator, Stator

換炭化水素からなるグループから選択される異なる幾何 学的形状の固定された共役システムであり、前記炭化水 素ユニットは、分子が平面状態(赤方偏移状態)である とき、前記分子システムの延在した共役に寄与する共役 とも1つのブリッジング基G。、少なくとも1つのスペ ーシング基R。又は両方を含み、前記少なくとも1つの ブリッジング基は、(a)アセチレン、エチレン、アミ ド、イミド、イミン、及びアゾからなるグループから選 択され、前記固定子を前記回転子に接続し、あるいは2 つ以上の共役理を接続するのに利用されて所望の電気的 特性及び/又は光学的特性を達成し、あるいは(b)単 一の原子ブリッジ、及び前記回転子と前記固定子の間の 直接σ結合からなるグループから選択され、前記少なく ル基及びtープチル基からなるグループから選択され、 前記回転子がそれぞれ所望の動きの範囲にわたって回転 するための空間を設けながら、適切な3次元の足場を設 け、前記分子システムを詰め込むことができるようにす るために用いられ、「絶縁性支持基」は、非導電性の支 持基を示すとともに、前記分子システムを構造的に支持 し、前記分子システムの熱振動を低減し、前記分子シス テムが比較的高い温度でも剛性及び安定性を保持するよ うに、追加の脚のように機能し、前記絶縁性支持基は、 or。は、(a) 飽和又は不飽和炭化水素、及び(b) 置 50 (a) 飽和又は不飽和の炭化水素及び(b) 置換炭化水 素からなるグループから選択される1項に記載の分子シ ステム。

【0112]8. 少なくとも2つの動かない固定子ユニ ット(38.40)と前記2つの動かない固定子ユニット (38, 40) の間に1つの回転可能な回転子ユニット(4 2) とを含み、前記分子システム (30) が、外部から印 加される電界によって、第1の状態と第2の状態の間で 前記分子システム(30)を切り換えるための第1の電極 (46) と第2の電極 (44) とに関連付けられ、前記分子 システム (30) が、前記回転子ユニット (42) と前記切 10 定であり、不揮発性素子をもたらす 12項に記載の電界 換え電界の間の相互作用の最大強度が3つの分岐(32、 34、36)を含む「Y」字形状から生じるように構成さ れ、前記各分岐 (32、34、36) の一端が接合ユニット (38) に接続され、前記分岐のうちの2つ(32、34)が 前記接合ユニット (38) の一方の側に配置され、前記分 岐のうちの第3の分岐 (36) が前記接合ユニット (38) のもう一方の側に配置され、前記固定子ユニット(40) のうちの一方と前記回転子ユニット(42)が前記2つの 分岐のうちの1つ(32)に配置され、前記固定子ユニッ ト(40)のうちのもう一方が前記接合ユニット(38)内 20 に配置される1項に記載の分子システム。

【0113】9. 一対の電極(44,46)によって生成さ れる電界内に構成され、前記電極に電気的に接続される 1項に記載の分子システム(30)を含む双安定分子機械 素子であって、前記回転子部分(42)が、前記電界が印 加されることによって、前記固定子部分(38,40)に対 して少なくとも2つの異なる状態間で回転し、それによ って前記分子システム (30) 内にバンドギャップの変化 を引き起こし、第1の状態では、前記分子システム(3) 0) の少なくとも大部分にわたって共役が延在し、その 30 結果としてバンドギャップが相対的に小さくなり、第2 の状態では、前記延在する共役が破壊され、結果として バンドギャップが相対的に大きくなる双安定分子機械素

【0114】10. 接合部(18)を形成する一対の交 差したワイヤ (12、14) を含む交差ワイヤ素子 (10) を 含み、一方のワイヤ (14) が他方のワイヤ (12) と0* 以外の角度で交差し、少なくとも1つの接続子化学種 (16) が前記接合部(18) で前記一対の交差したワイヤ の機能寸法を有し、前記少なくとも1つの接続子化学種 (16) が前記分子システム (30) を含む 9 項に記載の双 安定分子機械素子。

【0115]11. 前記分子システム(30)が、接続 子ユニットによって前記一対の電極(44,46)に接続さ れている9項に記載の双安定分子機械素子。

【0116】12. 一対の電極(44、46)によって生成 される電界内に構成される1項に記載の分子システム (30)を含む電界起動式光スイッチであって、前記回転

32 記問定子部分 (38. 40) に対して少なくとも2つの異な る状態間で回転し、それによって前記分子システム(3) 0) 内にバンドギャップの変化が誘導され、第1の状態 では、前記分子システム (30) の少なくとも大部分にわ たって共役が延在し、その結果としてバンドギャップが 相対的に小さくなり、第2の状態では、前記延在する共 役が破壊され、結果としてバンドギャップが相対的に大 きくなる電界起動式光スイッチ。

【0117】13. 前記分子システム(30)が、双安 起動式光スイッチ。

【0118]14. 前記分子システム(30)が、本質 的に、異なる状態間で低活性化障壁を有し、高速である が、揮発性のスイッチをもたらす12項に記載の電界起 動式光スイッチ。

【0119]15. 前記分子システム(30)が、前記 分子システム (30) の光学的特性が印加される電界を連 続して増減することにより調整され、揮発性スイッチを 形成するか、又は少なくとも1つの活性化障壁を有する スイッチに電圧パルスを印加することにより色が突然に 変更されるように、3つ以上の切換え可能な状態を有す る12項に記載の電界起動式光スイッチ。

【0120116. 前記分子システム(30)が、透明 な状態と着色された状態の間、又は1つの着色された状 態と別の着色された状態の間で変化する12項に記載の 電界起動式光スイッチ。

【0121】17. 前記分子システム(30)が、ある 一つの屈折率と別の屈折率との間で変化する12項に記 載の電界起動式光スイッチ。

[0122]

[発明の効果]上記のように、本願発明によれば、化学 的な酸化及び/又は還元を回避し、第1の状態から第2 の状態に適度な速度で切り換えることができ、ROMのよ うな素子を製造できるように可逆的であり、種々の電子 及び/又は光スイッチにおいて用いることができる分子 システムを実現することができる。本願発明は、ナノメ ートルスケールの可逆的な電子的スイッチ及び光学的ス イッチを提供する分子システム (30) に関する。より詳 細には、電界によって分子配座の変化又は互変異性化を (12、14) を接続し、前記接合部(18) がナノメートル 40 介して生じるバンドギャップの変化が誘導される電界起 動式分子スイッチに関する。バンドギャップを変化させ るために、化学結合の変化を介して延在する共役を変化 させることは、1つの回転部分(回転子)(42)と、そ の間に回転子(42)が取り付けられている2つ以上の固 定部分(固定子)(38,40)とを有する分子システム (30)を提供することにより達成される。本願発明の分 子システム (30) は、各分岐 (32、34、36) の一端が接 合ユニット (38) に接続されて「Y」字形状を形成する 3つの分岐(第1の分岐、第2の分岐及び第3の分岐) 子部分(42)が、前記電界が印加されることにより、前 50 (32、34、36)を有する。第1の分岐(32)及び第2の

33 分岐(34)は接合ユニット(38)の一方の側にあり、第 3の分岐(36)は接合ユニット(38)のもう一方の側、 反対側にある。第1の分岐(32)は、そのバックボーン に、第1の固定子ユニット(40)を含み、接合ユニット (38) は、第2の固定子ユニット(38)を有し、さらに 第1の分岐(32)は、そのバックボーンにおいて、第1 の固定子ユニット (40) と第2の固定子ユニット (38) の間に回転子ユニット (42) を含む。第2の分岐 (34) は、そのバックボーンに、第1の分岐(32)の長さと実 質上等しい長さの第2の分岐(34)を設けるための絶縁 10 の概略図である。 性支持基を含み、回転子ユニット(42)は、外部から印 加される電界の関数として2つの状態間で回転する。と の構成により、化学的な酸化及び/又は還元を回避し、 第1の状態から第2の状態に適度な速度で切り換えると とができ、ROMのような素子を製造できるように可逆的 であり、種々の電子及び/又は光学素子において使用す ることができる分子システムを提供することができる。 (関面の簡単な説明)

【図1A】2本のワイヤの交差部に少なくとも1つの分 子を有する2本の交差したワイヤの概略図である。 [図1B]図1Aに示される素子を示す斜視図である。 【図2】6×6のクロスバースイッチを示す本願発明の スイッチの2次元のアレイの概略図である。

【図3】本願発明にしたがって使用される2色(たとえ ば白里) ディスプレイ画面構成の概略図(斜視透視図) である.

【図3A】図3に示されるディスレブイ画面の着色剤層*

*素子の詳細図である。 【図4】本願発明にしたがって使用するためのフルカラ ーディスプレイ画面構成の概略図(斜視透視図)であ

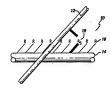
【図5】本願発明にしたがって使用するための2色ディ スプレイ画面構成の走査アドレス指定の実施形態を示す 概略図である。

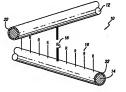
【図6】分子配座の変化を介する電界誘導バンドギャッ ブ変化を表すモデル(回転子/固定子タイプのモデル)

【符号の説明】

10 スイッチ 12 ワイヤ 14 ワイヤ 16 化学種 18 ワイヤ交差部 20 分子化学種 22 分子化学種 分子システム 30 20 32 第1の分岐 34 第2の分岐 36 第3の分岐 38 接合ユニット 40 固定子ユニット 回転子ユニット 42 44 電極

46 [図1A] [図1B] 【図3A】

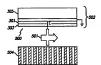


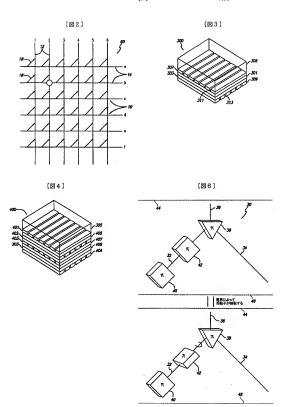


電極



[図5]





フロントページの続き

(72)発明者 ツァンーリン・ツォウ アメリカ合衆国カリフォルニア州94040, マウンテンビュー、デル・メディオ・コート・ナンバー209・2747 (72)発明者 アール・スタンレイ・ウィリアムス アメリカ合衆国カリフォルニア州94040, マウンテンピュー, ローレル・ウェイ・ 105

(72)発明者 ケント・ビンセント アメリカ合衆国カリフォルニア州95014, クバチーノ,ソラ・ストリート・20863